

整理番号 DP000076

発送番号 193231

発送日 平成14年 6月18日 1 / 1

# 拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2000-097370
起案日	平成14年 6月12日
特許庁審査官	工藤 一光 9274 5W00
特許出願人代理人	宮▼崎▲ 主税 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理 由

この出願の請求項1～4に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物(1)、(2)に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

## 記

- (1)特開平8-181558号公報 [例えば、第2図に関する記載を参照；イオンガン9、駆動機構14について]
- (2)特開平6-57451号公報 [例えば、第1図に関する記載を参照；処理室4、イオン源13について]

なお、引用例1に記載された方法において、イオンビームの照射を行う際、電子部品素子及びイオンビームの少なくとも一方を、前記電子部品素子の電極が形成されている面の面内方向において移動させる程度のことは当業者が容易になし得ることと認める。

## 先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H03H3/10、H03H3/04